三、瞬态分析

•瞬态分析就是当电路遇到 一个突然作用的激励时, 需要计算电路的瞬态过程。 如果电路是线性的, 其动 态特性能够用一组线性微 分方程来描述:如果电路 是非线性的,一般描述其 动态行为的是一组非线性 微分代数方程组,通常没 有解析解,只能求助于数 值方法。



瞬态元件

$$i_C = C \frac{dV}{dt}$$

$$\upsilon_L = L \frac{di_L}{dt}$$



瞬态元件

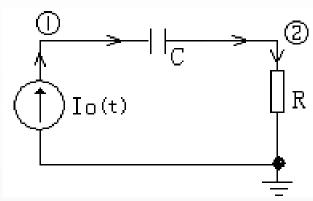
(鼠标滑过播放视频)

瞬态元件

$$i_C = C \frac{dV}{dt}$$

•电感
$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

例3 瞬态分析示例



• 按基尔霍夫电流定律,可写出节点方程

$$\begin{cases} f_1 = C \frac{d(V_1 - V_2)}{dt} - I_0(t) = 0 \\ f_2 = \frac{V_2}{R} - C \frac{d(V_1 - V_2)}{dt} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C\frac{dV_1}{dt} - C\frac{dV_2}{dt} - I_0(t) = 0\\ \frac{V_2}{R} - C\frac{dV_1}{dt} + C\frac{dV_2}{dt} = 0 \end{cases}$$

•这样一个方程是微分方程组,求解它一般用数值积分的方法。



数值积分的思想

•所谓积分在几何上就是求被积函数曲线下的面积。由积分中值定理,只要对平均高度f(ξ)提供一种相应的算法便获得一种数值求积方法。

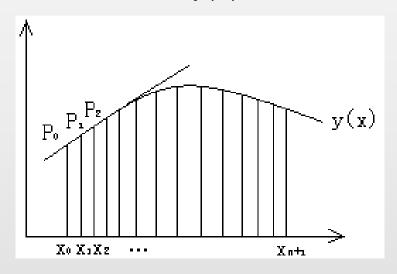


欧拉公式方法

- •对于微分方程y'=f(x, y),解该微分方程就是要求出y(x)。
- 其数值解法,就是寻求解y(x)在一系列离散节点 $x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n < x_{n+1} < ...$ 上的近似值 y_1 , y_2 , ..., y_n , y_{n+1} ..., 相邻两个节点上的间距 $h=x_{n+1}$ x_n 称为步长,一般h为定值,这样 $x_n=x_0$ +nh, n=0,1,2,...。

· 欧拉迭代的几何意义

• y(x)是一条曲线,令y'=f(x, y),则f(x, y)是y(x)在曲线上的点(x, y)处的切线斜率。如果从初始点 $P_0(x_0, y_0)$ 出发,按斜率f(x₀, y₀)推进到x= x₁上的点 $P_1(x_1, y_1)$,然后按(x₁, y₁)处的斜率推进到x= x₂的点 P_2 ,依次可以得到图示的拟合y(x)的一条折线。

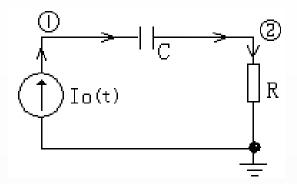




后退式欧拉公式

- •后退欧拉公式与欧拉公式有着本质的区别,向后欧拉法是一种最简单的隐式积分法。
- 欧拉公式是直接计算 y_{n+1}, 而后退欧拉公式中的 f(x_{n+1}, y_{n+1})中含有y_{n+1}, 所以欧拉公式是显式的, 而后退欧拉公式是隐式的。这种方程通常用迭代求解。





• 回到图示问题:给出初始条件t=0, V₁=0, V₂=0。

$$\begin{cases} C\frac{dV_1}{dt}\Big|_{t+1} - C\frac{dV_2}{dt}\Big|_{t+1} - I_0(t) = 0\\ \frac{V_2}{R} - C\frac{dV_1}{dt} + C\frac{dV_2}{dt} = 0\\ t = 0, V_1 = 0, V_2 = 0 \end{cases}$$

- 把时间 (0, T) 离散为若干点,时间步长为h。
- $t_0 = 0$, $t_1 = h_1$, $t_2 = t_1 + h$, ..., $t_{n+1} = t_n + h$
- 对欧拉公式中的 $f(x_{n+1}, y_{n+1})$ 的理解为:

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x) = \frac{y_{n+1} - y_n}{h}$$

$$\frac{dV_1}{dt}\Big|_{k+1=t} = \frac{V_1(k+1) - V_1(k)}{h}$$

$$\frac{dV_2}{dt}\Big|_{k+1=t} = \frac{V_2(k+1) - V_2(k)}{h}$$



• 电路方程:由微分方程转化为差分方程(线性方 程)

$$\begin{cases} \frac{C}{h}(V_1(k+1)-V_1(k)) - \frac{C}{h}(V_2(k+1)-V_2(k)) - I_0(k) = 0 \\ \frac{V_2(k+1)}{R} - \frac{C}{h}(V_1(k+1)-V_1(k)) + \frac{C}{h}(V_2(k+1)-V_2(k)) = 0 \\ t = 0, V_1 = 0, V_2 = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \Leftrightarrow \frac{C}{h} = G_{ck}$$

• 整理得:

$$\begin{cases} G_{ck}V_1(k+1) - G_{ck}V_2(k+1) = I_0(k) + \frac{C}{h}(V_1(k) - V_2(k)) \\ -G_{ck}V_1(k+1) + (G_{ck} + \frac{1}{R})V_2(k+1) = -\frac{C}{h}(V_1(k) - V_2(k)) \\ t = 0, V_1 = 0, V_2 = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \Leftrightarrow \qquad -\frac{C}{h}(V_1(k) - V_2(k)) = I_{ck}$$

•
$$\Leftrightarrow$$
 $-\frac{C}{h}(V_1(k)-V_2(k))=I_{ck}$

• 得:

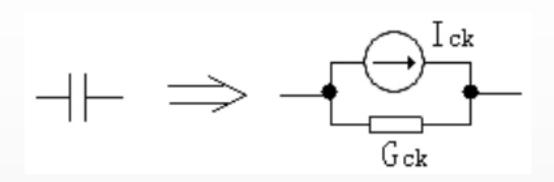
$$\begin{bmatrix} G_{ck} & -G_{ck} \\ -G_{ck} & G_{ck} + \frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{1(k+1)} \\ V_{2(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_0(k) - I_{ck} \\ I_{ck} \end{bmatrix}$$

• 系数矩阵为导纳矩阵。分析说明 $\frac{C}{h} = G_{ck}$ 为导纳 量纲, 其物理意义在于, 对电容而言,

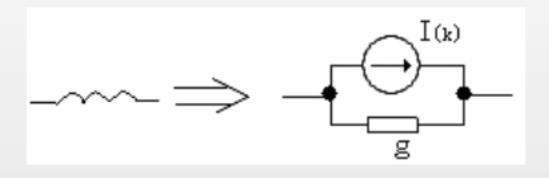
$$i_C = C \frac{dV}{dt} = \frac{C}{h} (V(k+1) - V(k))$$
 所以 $\frac{C}{h}$ 有导纳的量



•电容的伴随模型



•电感的伴随模型





电感模型建立的过程

$$G_{LK} = \frac{h}{2L} \qquad I_{(k)} = i_{k-1} + G_{LK} V_{k-1}$$

•电感上电流不能突变,电感上电流-电压关系是:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t=0}^{t} v(t) dt + i(0)$$

•用积分梯形近似:

$$\therefore \int v(t)dt = \frac{1}{2}\Delta t(V_{k-1} + V_k)$$

$$i_{k} = i_{k-1} + \frac{1}{2} \frac{\Delta t}{L} (V_{k-1} + V_{k})$$

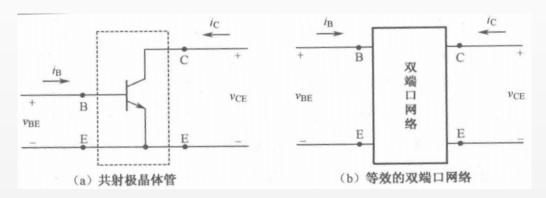
$$= (i_{k-1} + \frac{\Delta t}{2L} V_{k-1}) + \frac{\Delta t}{2L} V_{k}$$

二有
$$i = I + gV$$
 的表述形式。



四、三极管的H参数

- •若三极晶体管的集电极电流 i_C
- •发射结电压 v_{RE}
- •基极电流 i_R
- 集电极电压 v_{CE}



- •之间关系选择以下通用函数表达式表示:
- •输入电压函数 $\upsilon_{RE} = f_1(i_R, \upsilon_{CE})$
- 输出电流函数 $i_C = f_2(i_B, \upsilon_{CE})$
- 对以上二式采用全微分法可得到如下的 v_{BE} 和 i_C 的微变增量一般表达式:

$$dv_{BE} = \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_{B}} \Big|_{dv_{CE}=0} \cdot di_{B} + \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \Big|_{di_{B}=0} \cdot dv_{CE}$$

$$di_{C} = \frac{\partial i_{C}}{\partial i_{B}} \Big|_{dv_{CE}=0} \cdot di_{B} + \frac{\partial i_{C}}{\partial v_{CE}} \Big|_{di_{B}=0} \cdot dv_{CE}$$

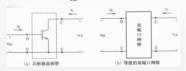


四、三极管的H参数

(鼠标滑过播放视频)

四、三极管的H参数

- •若三极晶体管的集电极电流 i_c
- 发射结电压 v_{BE}
- 基极电流 i_R
- 集电极电压 v_{CE}



- 之间关系选择以下通用函数表达式表示:
- ・輸入电压函数 $v_{BE} = f_1(i_B, v_{CE})$
- ・輸出电流函数 $i_C = f_2(i_B, v_{CE})$
- 对以上二式采用全微分法可得到如下的 $v_{\scriptscriptstyle BE}$ 和 $i_{\scriptscriptstyle C}$ 的微变增量一般表达式:

$$\begin{split} dv_{SE} &= \frac{\partial v_{SE}}{\partial i_{B}} \left|_{\dot{a}_{CE}=0} \cdot di_{B} + \frac{\partial v_{SE}}{\partial v_{CE}} \right|_{\dot{a}_{B}=0} \cdot dv_{CE} \\ di_{C} &= \frac{\partial i_{C}}{\partial i_{B}} \left|_{\dot{a}_{VCE}=0} \cdot di_{S} + \frac{\partial i_{C}}{\partial v_{CE}} \right|_{\dot{a}_{B}=0} \cdot dv_{CE} \end{split}$$

- ・可见 , dv_{BE} dv_{CE} di_{C} di_{B}
- 是电压、电流的无限小微变增量,即交流分量。分别用
- v_{be} v_{ce} i_c i_b 表示
- •以上二式得方程组:
- ・输入电压方程 $v_{be} = h_{ie}i_b + h_{re}v_{ce}$
- ・輸出电流方程 $i_c = h_{fe}i_b + h_{oe}v_{ce}$
- •其中参数h下标中字母i表示input,o表示output,r表示reverse,f表示forward。
- •写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

·混合参数,简称H(Hybrid参数)

- •可见, $dv_{\it BE}$ $dv_{\it CE}$ $di_{\it C}$ $di_{\it B}$
- 是电压、电流的无限小微变增量,即交流分量。分别用
- υ_{be} υ_{ce} i_c i_b 表示
- •以上二式得方程组:
- 输入电压方程 $\upsilon_{be} = h_{ie}i_b + h_{re}\upsilon_{ce}$
- 输出电流方程 $i_c = h_{fe}i_b + h_{oe}v_{ce}$
- •其中参数h下标中字母i表示input, o表示output, r表示reverse, f表示forward。
- •写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

•混合参数,简称H (Hybrid参数)

$$\begin{bmatrix} v_{\text{be}} \\ v_{\text{ce}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\text{b}} \\ i_{\text{c}} \end{bmatrix}$$

• Y参数
$$\begin{bmatrix} i_{b} \\ i_{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{be} \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$



混合参数, 简称H (Hybrid参数)

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

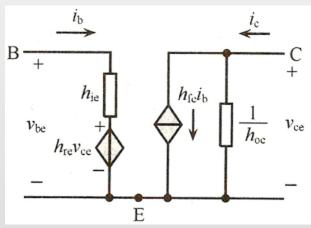
$$h_{ie} = \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \Big|_{dv_{CE}=0}$$
 ~ v_{CE} 电压不变、即输出端交流 短路时,晶体管的输入电阻 r_{be} ;

$$\left. h_{r_e} = \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{di_B=0} \ \, - i_B \ \,$$
 电流不变、即输入端交流开路时,反向电压传输比 μ_r ;

$$h_{fe} = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \Big|_{dv_{CE}=0}$$
 ~ v_{CE} 电压不变,正向电流传输比、电流放大倍数 β ;

$$h_{oe} = rac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \bigg|_{di_B=0}$$
 ~ i_B 电流不变,输出电导 $G_{re} = 1/r_{ce}$ 。

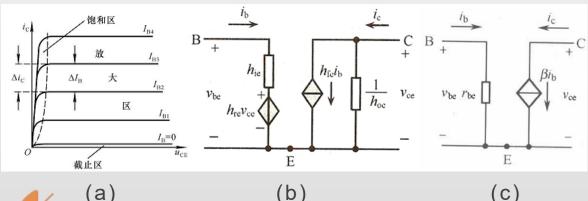
晶体管的H参数模型





晶体管的放大区H参数模型

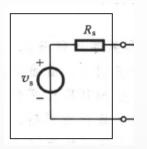
- •由H参数方程可知,三极管在CE组态:
- ·输入电压Vbe由两部分组成。第一项是ib流经输入电阻rbe产生的一个电压,hie为输入电阻rbe; 第二项是输出电压Vce在输入端产生的一个反馈电压,反馈系数hre无量纲; 所以B-E间可以等效成一个电阻与一个受控电压源串联。
- 输出电流ic也由两部分组成。第一项是无量纲放大系数hfe控制ib产生的一个输出电流,所以hfe就是β;第二项是Vce在输出电导hoe上产生的一个输出电流,因而1/hoe为输出电阻;所以C-E间可以等效为一个受控电流源与一个电阻并联。
- 当三极晶体管处于放大状态区时:
- 输入端: Voe对输入特性曲线的影响很小,即管子的内反馈可以忽略不计,输入端Voe产生的反馈电压几乎为0,因此,认为hre=0,则晶体管的输入端等效为一个动态输入电阻rbe。
- •输出端: ic几乎不随V。e电压而变化, ic在放大区输出特性曲线几乎是横轴的平行线, 可以认为动态输出电阻1/h。e无穷大, h。e近似为0, 晶体管的输出端等效为一个电流i。控制的电流源βi。。
- 简化后的三极晶体管放大区H参数等效模型:

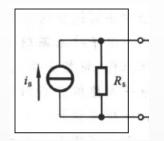




等效电路网络

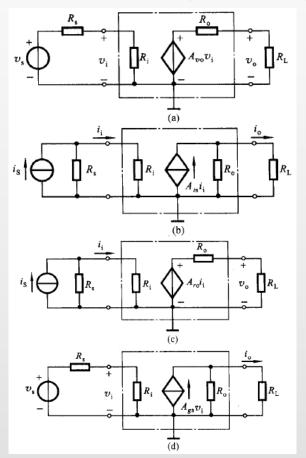
戴维南等效网络 (Thevenin)





诺顿等效网络 (Norton)

放大电路模型



T-T 电压放大

N-N 电流放大

N-T 互阻放大

T-N 互导放大



SPICE仿真模型

- SPICE是最广泛使用的电路仿真器,同时还是一个开放式标准。
- SPICE模型是SPICE Simulator所使用的一种电路组件,以文本描述的方式呈现,可通过数学方法来预测组件在不同条件下的行为。
 SPICE模型范围从最简单的单行描述无源组件(如电阻器)涵盖到长达数百行的复杂子电路。
- 不是所有的SPICE仿真器都是完全兼容的。 默认的仿真器选项可能随SPICE仿真器的不同而不同。比如,不要将SPICE模型与pSPICE模型混淆。 pSPICE是OrCAD专有的电路模拟器。某些pSPICE模型可能与SPICE兼容,但无法保证。
- 因为SPICE存在变体,所以通常仿真器之间的模型并不总是兼容的;它们必须为特定的仿真器进行筛选。 SPICE模型是由SPICE仿真器使用的基于文本描述的电路器件,它能够用数学预测不同情况下,元件的电气行为。
- 由于SPICE仿真在晶体管水平上模拟电路,所以它们包含电路和工艺参数方面的详细信息。大多数IC供应商认为这类信息是专有的,而拒绝将他们的模型公诸于众。 虽然SPICE仿真很精确,但是仿真速度对于瞬态仿真分析(常用在评估信号完整性性能时)而言特别慢。
- 因为某些功能很强大的选项可以控制精度、会聚和算法类型,所以任何不一致的选项都可能导致不同仿真器的仿真结果的相关性很差。



查找SPICE模型

• 一些在其网站上提供SPICE模型的热门芯片供 应商。

	ALL SECTION AND INVESTIGATION OF THE PROPERTY
Analog Devices	放大器和比较器,模数转换器,数模转换器,嵌入式处理和DSP,MEMS和传感器,RF/IF组件,
Allalog Dovicos	开关/多路复用器,模拟微控制器,接口,电源和热管理

线性放大器,PWM放大器 Apex Microtechnology

Christophe Basso 开关模式电源

Coilcraft, Inc. 功率磁学,RF电感器,EMI/RFI滤波器,宽带磁学

放大器,真空管

光纤,微控制器,功率半导体,小信号分立元件

表贴型铂、陶瓷和钽电容器以及含铅陶瓷和钽电容器 Kemet Home Page

易失性存储器,NV,多功能,热管理,传感器,传感器调理器,电压基准,无线,RF和电缆 电源管理,放大器,比较器,模拟开关,晶闸管,二极管,整流器,双极晶体管,FET,标准逻辑, ON Semiconductor

Polyfet晶体管

数字比较 器

差分逻辑

电源管理,保护器件,传感器,智能卡IC,晶闸管和AC开关,晶体管

线性放大器,模拟和混合信号IC,二极管,EMI滤波和调理,逻辑,信号开关,存储器,微控制器,

缓冲器,驱动器和收发器,触发器,锁存器和寄存器,门,计数器,解码器/编码器/多路复用器,

放大器和比较器,模拟开关和多路复用器,时钟,计数器,延迟线,振荡器,RTC,数据转换器,

采样和保持,数字电位计,光纤和通信,滤波器(模拟),高频ASIC,热插拔和电源开关,接口和互连,

机电元件, 无源元件, 电源, 射频和微波产品 Tyco Electronics (Amp)

模拟开关, 电容器, 二极管, 电感器, 集成模块, 功率IC, LED, 功率MOSFET, 电阻器和热敏电阻 <u>Vishay</u>



Duncan Amps

Maxim

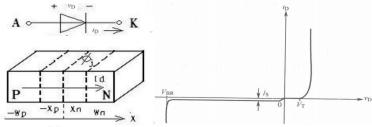
Polyfet

STMicroelectronics

Texas Instruments

Infineon Technologies AG

二极管SPICE模型及参数表



$$\mathbf{Id} = \mathbf{Is}\left(e^{\frac{qVd}{kT}} - 1\right) \quad \mathbf{其中:} \\ \mathbf{热电压} \frac{kT}{q} = 25.86 \times 10^3 V \qquad \text{ 绝对温度 T=300K}$$

反向饱和电流:
$$\mathbf{I}\mathbf{S} = qA_{j}n_{i}^{2} \left(\frac{Dp}{N_{D}L_{p}} + \frac{D_{N}}{N_{A}L_{N}} \right) = qA_{j}n_{i}^{2} \left(\frac{Dp}{N_{D}W_{N}^{'}} + \frac{D_{N}}{N_{A}W_{p}^{'}} \right)$$

其中: Aj 为二极管的截面积 n, 为本征载流子浓度

 D_N 为电子扩散系数 D_P 为空穴扩散系数

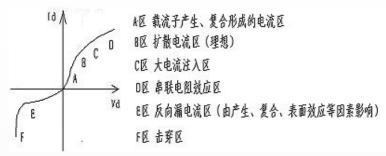
 L_p 为空穴平均扩散长度 L_M 为自由电子扩散长度

 N_D = n_{N0} 为自由电子浓度 N 区的热平衡值 N_A = p_{P0} 为空穴浓度 P 区的热平衡值

- 理想二极管的I-V特性
- 实际硅二极管的I-V特性曲线: 折线
- DC大信号模型
- 电荷存储特性
- · 大信号模型的电荷存储参数Qd
- 温度模型
- ・二极管模型参数表

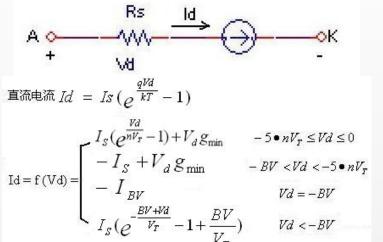
参数	代号	名称	默认值	典型值	单位
Is	IS	饱和电流	1×10 ⁻¹⁴	1×10 ⁻¹⁴	A
$r_{\rm S}$	RS	寄生串联电阻	0	10	Ω
n	N	发射系数	1		
τ_D	TT	渡越时间	0	0.1n	S
Cj(0)	cjo	零偏结电容	0	2p	F
ϕ_0	VJ	PN结内建电势	1	0.6	V
m	М	PN结梯度因子	0.5	0.5	
Eg	EG	禁帯宽度(硅 1.11 SBD 0.69 Ge 0.67)	1.11	1.11	eV
Pt	XT1	IS 温度系数 (PN 结二极管 3.0 SBD 2.1)	3.0	3	
Fc	FC	正偏耗尽层电容系数	0.5		
BV	BV	反向击穿电压 BV (膝点)	00	50	V
I_{BV}	IBV	反向击穿电流(膝点)	0.001		Α
Kf	KF	闪烁噪声系数	0		
a_f	AF	闪烁噪声指数	1		

• 实际硅二极管的I-V特性曲线: 折线



· DC大信号模型

(涉及的参数:Is n RS BV $I_{\it BV}$ $g_{\it m}$ 相关说明见附后的参数表)



其中: $g_{\rm M}$ 为与 PN 结并联的小电导,帮助计算收敛,默认值为 10^{-12}

• 电荷存储特件

(**涉及的参数:** ϕ_0 τ_D 相关说明见附后的参数表 1

耗尽区掺杂浓度的电荷存储形式
$$Q_j' = \sqrt{\frac{2q\varepsilon_S(\phi_0 - V_a)}{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_D}}}$$
 Id $\sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_D}}$ D数载流子注入中性区域 $Q_d' = Q_P' + Q_n' = \tau_D I_D$ Vd Rs 二极管的总电容 $C_D' = \frac{dQ_D'}{dV_D} = \frac{d(Q_j' + Q_d')}{dV_D} = C_j' + C_d'$ PN 结电容 $C_j' = \frac{dQ_D'}{dV_D} = \sqrt{\frac{q\varepsilon_S}{2(\phi_0 - V_d)\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_D}\right)}} = \frac{C_j'(0)}{\sqrt{1 - \frac{V_D}{\phi_0}}}$ To a define $C_d' = \frac{dQ_D'}{dV_D} = \frac{q}{nkT} \tau_D I_s e^{\frac{qV_d}{nkT}}$

(当 $V_D < \phi_0$ / 2 时, C_j 值与实际值很接近,当 $V_D > \phi_0$ / 2 时,需用 chawla-Gummel 线性外推法)

大信号模型的电荷存储参数Qd

(**涉及的参数:**Fc m au_D $C_D(0)$ ϕ_0 相关说明见附后的参数表)

$$\begin{split} \operatorname{Qd} &= \begin{pmatrix} \tau_{D} I_{D} + C_{j} \left(0\right) \int_{0}^{V_{D}} \left(1 - \frac{V}{\phi_{0}}\right)^{-m} dV & V_{D} < F_{c} \bullet \phi_{0} \\ \tau_{D} I_{D} + C_{j} \left(0\right) F_{1} + \frac{C_{j} \left(0\right)}{F_{2}} \int_{F_{c} \neq 0}^{V_{D}} \left(F3 - \frac{mV}{\phi_{0}}\right) dV & V_{D} > F_{c} \bullet \phi_{0} \\ & \sharp \Phi : \operatorname{F1} = \frac{\phi_{0}}{1 - m} \left[1 - \left(1 - Fc\right)^{1 - m}\right] \\ & \operatorname{F2} = \left(1 - Fc\right)^{1 + m} \\ & \operatorname{F3} = 1 - Fc \left(1 + m\right) \end{pmatrix} \\ \operatorname{Cd} &= \begin{pmatrix} \frac{dQ_{D}}{dV_{D}} = \tau_{D} \frac{dI_{D}}{dV_{D}} + C_{j} \left(0\right) \left(1 - \frac{V}{\phi_{0}}\right)^{-m} & V_{D} < F_{c} \bullet \phi_{0} \\ \tau_{D} \frac{dI_{D}}{dV_{D}} + \frac{C_{j} \left(0\right)}{F2} \left(F3 - \frac{mV}{\phi_{0}}\right) & V_{D} > F_{c} \bullet \phi_{0} \end{pmatrix} \end{split}$$

• 温度模型

(涉及的参数: XT1 T1 T2 Eg 相关说明见附后的参数表)

饱和电流 Is 与温度变化的关系:XT1 为饱和电流 Is 的温度系数

$$I_{S (T2)} = I_{S}(T1) \left(\frac{T2}{T1}\right)^{\frac{XT1}{n}} \exp \left[-\frac{qE_{q}(300)}{nkT2} \left(1 - \frac{T2}{T1}\right)\right].$$
 与温度 T 的关系:

$$\phi_0(T2) = \frac{T2}{T1}\phi_0(T1) - 2\frac{kT2}{q}\ln\left(\frac{T2}{T1}\right)^{1.5} - \left[\frac{T2}{T1}Eg(T1) - Eg(T2)\right]$$

Eg(T) =
$$Eg(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T}$$

$$\alpha = 7.01 \times 10^{-4}$$

硅 PN 结: $\beta = 1108$
 $Eg(0) = 1.16eV$

结电容 $C_j(0)$ 受温度控制的关系:

$$Cj(T2) = C_j(T1) \left\{ 1 + m \left[400 \times 10^{-6} (T2 - T1) - \frac{\phi_0(T2) - \phi_0(T1)}{\phi_0} \right] \right\}$$

其中参数: T1 为默认工作温度值($27^{\circ}C$)

T2 为新设置的工作温度



BJT晶体管SPICE模型

・Ebers-Moll静态模型(EM模型)

电流注入模式和传输模式两种 Early效应:基区宽度调制效应

带Rc、Re、Rb的传输静态模型

- · Ebers-Moll大信号模型:
- ・Gummel-Poon静态模型(GP模型)

Gummel-Poon大信号模型:拓扑结构与Ebers-Moll大信号模型相同,非线性存储元件电压控制电容的方程也相同。

EM模型电流注入模式

发射结正向传输电流
$$I_F = I_{\it ES} (e^{rac{q V_{\it BB}}{kT}} - 1)$$

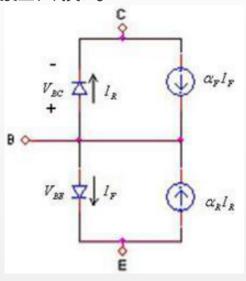
集电结反向传输电流
$$I_{R}=I_{CS}(e^{rac{qV_{BC}}{kT}}-1)$$

极电流
$$I_C = \alpha_F I_F - I_R$$

$$I_R = -I_F + \alpha_R I_R$$

$$I_{R} = (1 - \alpha_{F})I_{F} + (1 - \alpha_{F})I_{F}$$

其中: α_F 为共基极大信号正向电流增益 α_F 为共基极大信号反向电流增益



EM模型传输模式

$$I_{CC} = I_S \left(e^{\frac{qV_{BS}}{kT}} - 1 \right) \qquad I_{EC} = I_S \left(e^{\frac{qV_{BC}}{kT}} - 1 \right)$$
 得到 $I_{CT} = I_{CC} - I_{EC} = I_S \left(e^{\frac{qV_{BS}}{kT}} - e^{\frac{qV_{BC}}{kT}} \right)$ 根 根 $I_C = I_{CC} - I_{EC}$ 目 $I_S = I_{CC} - I_{EC}$ 其中: β_F 为共射极大信号正向电流增益 β_F 为共射极大信号反向电流增益



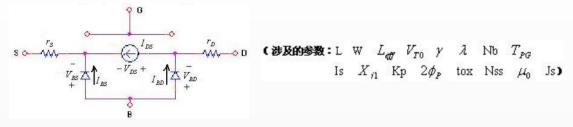
BJT晶体管SPICE模型参数表

符号	代号	名称	默认值	典型值	单位
Is	IS	饱和电流	10-6		Α
β_F	BF	理想最大正向电流放大系数	100	100	
β_R	BR	反向最大电流放大系数	1	0.1	
n_F	NF	正向电流发射系数	1	1	
n_R	NR	反向电流发射系数	1		
C2	ISE (C2)	基极-发射极漏饱和电流	0	1000	Α
C4	ISC (C4)	基极-集电极漏饱和电流	0	1	Α
$I_{K\!F}$	IKF (IK)	正向膝点电流	∞	0.01	Α
I_{KR}	IKR	反向膝点电流	∞	0.1	Α
n_{BL}	NE	基极-发射极漏发射系数	1.5	2	
n_{CI}	NC	基极-集电极漏发射系数	2	2	
V_{AF}	VAF (VA)	正向 EARLY 电压	00	100	V
V _{AR}	VAR (VB)	反向 ERALY 电压	00	100	V
r_{c}	RC	集电极电阻	0	10	Ω
$r_{\rm g}$	RE	发射极电阻	0	1	Ω
r_B	RB	零偏基极电阻	0	100	Ω
r _{BM}	RBM	大电流时最小基极电阻	RB	100	Ω
I_{rB}	IRB	基极电阻下降为 1/2 时的电流	∞ .		Α
τ_{F}	TF	理想正向渡越时间	0	0.1n	S
τ_R	TR	理想反向渡越时间	0	10n	s
X_{TF}	XTF	TF 随偏置变化系数	0		
V_{TF}	VTF	TF 随偏置 Vbc 变化的电压参数	00		V
I_{TF}	ITF	影响 TF 的大电流参数	0		A
P_{IF}	PTF	在 1/(2PITF) Hz 时的超前相移	0	Π/6	Rad
C_{JB}	CJE	零偏 B-E 结耗尽电容	0	2p	F
$\phi_{\mathbb{F}}$	VJE	B-E 结内建电势	0.75	0.7	V
m_{z}	MJE (ME)	B-E 结梯度因子	0.33	0.33	
C_{JC}	CJC	零偏集电极 PN 结耗尽电容	0	1p	F
ϕ_{c}	VJC (PC)	B-C 结内建电势	0.75	0.5	V
m_{c}	MJC (MC)	B-C 结梯度因子	0.33	0.33	
$C_{ m JS}$	CJS (CCS)	零偏集电极-衬底 PN 结电容	0	2p	F
$\phi_{\scriptscriptstyle S}$	VJS (PS)	衬底结内建电势	0.75	-	V
m_s	MJS (MS)	衬底结梯度因子	0		
X_{cic}	XCJC	B-C 结耗尽电容连到基极内节点的百分数	1		
Fc	FC	正偏耗尽电容系数	0.5		
X_{TB}	XTB	BR、BF 的温度系数	0		
X_{T1}	XT1 (PT)	IS 的温度效应指数	3		
Eg	EG	禁带宽度	1.11	1.11	eV
K_{g}	KF	1年闪烁噪声系数	0		
α_g	AF	1/f 闪烁噪声指数	1	1	
T	T	工作温度	27	27	tc

MOSFET晶体管SPICE模型

- -级静态模型:Shichman-Hodges模型
- 二级静态模型 (大信号模型): Meyer模型
- 三级静态模型

一级静态模型: Shichman-Hodges模型



线性区:
$$V_{GS} > V_{TH}$$
 且 $V_{DS} < (V_{GS} - V_{TH})$

$$I_{DS} = k_P \frac{W}{L - 2X_{j1}} \left(V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} (1 + \lambda V_{DS})$$

饱和区:
$$V_{GS} > V_{TH}$$
 且 $V_{DS} > (V_{GS} - V_{TH})$

饱和区:
$$V_{GS} > V_{TH}$$
 且 $V_{DS} > (V_{GS} - V_{TH})$
$$I_{DS} = \frac{k_P}{2} \frac{W}{L - 2X_{j1}} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

其中:
$$V_{TH} = V_{T0} + \gamma(\sqrt{2\phi_P - V_{BS}} - \sqrt{2\phi_P})$$

衬底结的模型方程与二极管相似:

$$I_{D} = \begin{cases} I_{S} \left(e^{\frac{qV_{D}}{kT}} - 1 \right) + g_{\min} V_{D} & V_{D} > 0 \\ \frac{qI_{S}}{kT} V_{BS} + g_{\min} V_{D} & V_{D} < 0 \end{cases}$$

其他电子参数:

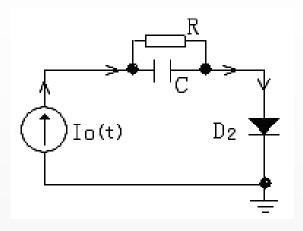
$$\begin{split} V_{T0} &= -T_{PG} \frac{Eg}{2} - \frac{kT}{q} \ln \frac{n_A}{n_i} - q N_{SS} \frac{t_{OX}}{\varepsilon_{OX}} + 2\phi_P + \gamma \sqrt{2\phi_P} \\ k_P &= \mu_0 C_{OX}' = \mu_0 \frac{\varepsilon_{OX}}{t_{OX}} \\ \gamma &= \frac{\sqrt{2q \varepsilon_S n_A}}{C_{OX}'} = \frac{t_{OX}}{\varepsilon_{OX}} \sqrt{2q \varepsilon_S n_A} \\ 2\phi_P &= 2 \frac{kT}{q} \ln \frac{n_A}{n_i} \\ I_{SD} &= J_S A_S \end{split}$$

MOSFET晶体管SPICE模型参数表

符号	代号	级	名称	默认值	典型值	单位	
	L		沟道长度	DEFL	b.:	m	
W	w	Ad	沟道宽度	DEFW	10	m	
V_{r0}	VTO	1-3	零偏阈值电压	1	1	V	
Кp	KP	1-3	跨导系数	20u	30u	A/V^2	
γ	GAMMA	1-3	体效应系数	0	0.35	$V^{1/2}$	
2φ _p	PHI	1-3	表面电势	0.6	0.65	V	
a.	LAMBDA	12	沟道长度调制系数	0	0.02	V -1	
tox	TOX	1-3	氧化层厚度	0.1u	0.1u	m.	
Νb	NSUB	1-3	衬底掺杂浓度 	0	1×10 ⁺¹⁵	cm ⁻³	
Nss	NSS	23	表面态密度	0	1×10 ⁺¹⁰	cm ⁻²	
N_{FS}	NFS	23	快表面态密度	0.	1×10 ⁺¹⁰	cm ²	
Neff	NEFF	2	总沟道电荷系数	1	5		
Xj	XJ	23	(金属的)结深	0	1u	m	
Xj1	LD	1-3	横向扩散长度(源和漏)	0	0.8u	m	
T_{PG}	TPG	23	冊材料类型+1 0 -1	1	1		
μ_0	UO	1-3	载流子表面迁移率	600	700	$cm^2/V \bullet s$	
μ_c	UCRIT	2	迁移率下降时临界电场	10000	10000	V/cm	
μ_e	UEXP	2	迁移率下降时临界电场指数	0	0.1		
μ,	UTRA	2	迁移率下降时临界电场系数	0	0.5	-	
Vmax	VMAX	23	载流子最大漂移速度	0	50000	m	
$X_{\varrho c}$	XQC	23	沟道电荷对漏极的分配系数	0	0.4		
δ	DELTA	3	阈值电压的沟道宽度效应系数	0	1		
η	ETA	3	静态反馈系数(阈值电压)	0	1	-	
θ	THETA	1-3	迁移率调制系数	0	0.05	V-1	
A_F	AF	1-3	1/f 闪烁噪声指数	1	1.2		
K _F	KF	1-3	1ff 闪烁噪声系数	0	1×10 ⁻²⁶		
Is	IS	1-3	衬底 PN 结饱和电流	10f	1f	A	
Js	JS	1-3	対底 PN 结饱和电流密度	0	10n	A	
ϕ_j	PB	1-3	衬底 PN 结内建电势	0.8	0.75	V	
Cj	CJ	1-3	対底 PN 结零偏置单位面积电容	0.	20m	F/m^2	
Mį	MJ	1-3	対底 PN 结电容梯度因子	0.5	0.5	60	
Cjsw	CJSW	1-3	零偏衬底电容/单位周边长度	0.5	1n	F/m	
Misw	MJSW	1-3	衬底周边电容梯度因子	0.33	0.33	1	
Fc	FC	1-3	正偏耗尽电容系数	0.5	0.5	24	
C_{GBO}	ссво	1-3	G-B 间覆盖电容/单位沟道宽度	0.5	200p	F/m	
C_{GDO}	CGDO	1-3	G-D 间覆盖电容/单位沟道宽度	0	40p	F/m	
	ceso	1-3	G-S 间覆盖电容/单位沟道宽度	0	40p	F/m	
C_{GSO}			L	1		20	
60000	RD	1-3	漏极电阻	0	10	Ω	
C _{gso} Rd Rs	RD RS	1-3	漏极电阻 源极电阻	0	10	Ω	

思考题

1. 对图示电路做综合分析。



- ①直流工作点分析(直流分析);
- ②瞬态分析。

要求写出电路方程并用矩阵表示。

2. 写出图示电路交流分析电路方程的矩阵形式。

